

Title (en)
DEVICE FOR PROCESSING MULTI-LEVEL REAGENT VESSELS

Title (de)
VORRICHTUNG ZUR PROZESSIERUNG VON REAGENZBEHÄLTERN AUF MEHREREN EBENEN

Title (fr)
DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES RÉCIPIENTS À RÉACTIFS À PLUSIEURS NIVEAUX

Publication
EP 3922994 A1 20211215 (DE)

Application
EP 20178857 A 20200609

Priority
EP 20178857 A 20200609

Abstract (de)
Vorrichtung (1) zur Prozessierung von Reagenzbehältern (2) auf mehreren Ebenen für ein automatisches Analysegerät, die Vorrichtung (1) umfassend eine automatische Zugriffsvorrichtung (3) für einen Zugriff auf die Reagenzbehälter (2) und/oder auf Reagenzien in den Reagenzbehältern (2), eine erste Vorrichtung (4) umfassend eine Mehrzahl von ersten Aufnahmepositionen (5) für Reagenzbehälter (2), wobei die ersten Aufnahmepositionen (5) auf einer ersten Ebene angeordnet sind, und eine zweite Vorrichtung (6) umfassend eine Mehrzahl von zweiten Aufnahmepositionen (7) für Reagenzbehälter (2), wobei die zweiten Aufnahmepositionen (7) auf einer zweiten Ebene angeordnet sind.

IPC 8 full level
G01N 35/00 (2006.01); **G01N 35/04** (2006.01); **G01N 35/10** (2006.01)

CPC (source: EP)
G01N 35/0099 (2013.01); **G01N 35/04** (2013.01); **G01N 35/1011** (2013.01); **G01N 35/1083** (2013.01); **G01N 2035/041** (2013.01); **G01N 2035/0427** (2013.01); **G01N 2035/0462** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] JP 2013142560 A 20130722 - HITACHI HIGH TECH CORP
- [X] US 6325114 B1 20011204 - BEVIRT JOEBEN [US], et al
- [X] US 2003089731 A1 20030515 - MAYER WILLIAM J [US], et al
- [X] US 2005268987 A1 20051208 - RACKERS KEVIN J [US]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3922994 A1 20211215

DOCDB simple family (application)
EP 20178857 A 20200609